PURGE TYPE LEVEL GAUGE

Patent Number:

JP60088324

Publication date:

1985-05-18

Inventor(s):

IMAI TETSUO; others: 01

Applicant(s):

TOSHIBA KK

Requested Patent:

☐ JP60088324

Application Number: JP19830195452 19831019

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01F23/14

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To prevent the closing of the tip of a tube by providing a prevention mechanism for preventing splashing of a solution to be measured as caused after the release of bubbles at the tip of the dip tube to be immersed into the solution to be measured.

CONSTITUTION:A splash prevention mechanism 11 is provided at the tip of a dip tube 3a and it is composed of a cylindrical rim 12, an antisplash plate 13 arranged at the center thereof and an arm 14 for fixing the antisplash plate 13 on the rim 12. With such an arrangement, dew drops are prevented from attaching to the inner surface of the tube 3a with the prevention plate 13 when bubbles are released from the tip thereof 3a. This eliminates the time required for the maintenance of the tip of the dip tube 3a thereby improving the operation efficiency.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特许庁(JP)

⑩特許出願公開

四公關特許公報(A)

昭60-88324

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月18日

G 01 F 23/14

7355-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 パージ式液面計

②特 願 昭58-195452

愛出 願 昭58(1983)10月19日

の発 明 者 今 井 哲 夫 東京

東京都千代田区内幸町1の1の6 東京芝浦電気株式会社

東京事務所内

@発明者 平山 正明

東京都千代田区内幸町1の1の6 東京芝浦電気株式会社

東京寧務所内

⑪出願人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

70代 理 人 弁理士 須山 佐一

9) 和 也

1. 発明の名称

パージ式液面計

2. 特許請求の範囲

(1) 先端を被測定溶液中に浸漬した第1のディップチューブおよび先端を気中に開放した第2のディップチューブのそれぞれに空気を流し、前記
第1 および第2のディップチューブ間の発圧に基づいて被面レベルを測定するパージ式被面計において、前記被測定溶液中に浸渍される第1のディップチューブの先端に気泡放出後に生じる前記被 測定溶液のはね返りを防止するはね返り防止機構を設けたことを特徴とするパージ式液面計。

(2) はね返り防止機構は、第1のディップチューブ先端に挿版されるリムと、このリムの中心に 前記リムに固着されるアームを介して配設される はね返り防止板とからなる特許請求の範囲第1項 記載のパージ式波前針。

3. 発明の詳細な説明

し発明の技術分野〕

木発明はディップチューブ先端の開塞を防止す

ることのできるパージ式液面計に関する。

し発明の技術的背景]

核燃料用処理工場や原子力発電所廃棄物処理施設等においては、パージ式液値計が多用されている。

このパージ式液面計は、第1図に示すように、 容器1内に収納された被測定溶液2中に一方のディップチューブ3a の先端を常時浸渍し、他方の ディップチューブ3b は先端が常時被測定溶液2 の上にある様に設置して、これらのディップチューブに圧極空気源4より圧極空気を流量調整弁5 a、5b および流量計6a、6b を通して毎時数 2~数+2の洗量で供給する。

ディップチュープ 3 b の先端は気中間放であり、ディップチュープ 3 a の 先端は被測定溶液 2 中にあるので、ディップチューブ 3 a と 3 b の差圧を登圧計 7 で 測定 すれば差圧 Δ P は次式によって示されるので、ディップチュープ 3 a の 先線から被値までの距離ト、ひいては被面レベルを求めることができる。

ただし

α:被測定溶液の密度

y : 重力の加速度

ところで、ディップチューブ3a の先端からは 空気が気泡8となって被測定波2中に放出される。 この場合、気泡成長の際には、ディップチューブ 3 a の先端内面は接渡せず、パージ空気により乾 焼され、気泡放出面後に接渡するということが探 り返される。このパブリングにより第2図のよう に、被測定溶液2中の塩9が析出して固定し、デ ィップチューブ3aの先端に付着する現象が発生 する。この折出固化は、パブリングによって次第 に成長し、ディップチューブ 3 a の先端間口部を 閉塞し始め、閉塞部が増大するにつれそのオリフ ィス効果によって、パージ空気による圧損が被面 の測定課意を生じせしめる程になり、更に進行し て完全閉塞状態に至ると被面測定は不可能となる。 パプリングによるディップチュープ 3 a 先端閉 窓の防止方法としては、パージ空気を加温する方

はや、塩が析出しても付着しないようにディップ チュープ3a 内面をプラスチック等によりコーティングする方法が提案されている。

[背景技術の問題点]

しかしながら、核燃料再処理工場等で使用されるパージ式被削計のディップチューブ 3 a には、耐放射線性、耐酸性、耐有機溶媒性等が変求されるため、析出場付着防止に有効なコーティング 4 はなく、また、パージ空気加器法は採用されてもその効果が認い。

このため、従来技術では析出場の付着を防ぐことができず、また析出場によるディップチューブ3 a の間窓を、被測定溶液 2 が増加リるような運転を実施していないにも拘らず、液面計構ぶ値が増加したことによって発見するしかなかったため、閉塞が見逃される危険性が大きいという問題があった

木発明者等はかかる従来の問題を解消すべくディップチューブ 3 a 先端から気泡が放出されるときの状態を鋭風研究した結果、第 3 図の (a)~

(e)に示すようになることを見出した。

すなわら、知る図(a)はディップチューブる
a 内の空気量が最大になったときの状態を示して
おり、(b)はディップチューブるaから気量が
減少したときの状態を示している。(c)は気 気 徳
8 放出後の溶液突入によりディップチューブる a
内の壁画の凸型頂部の一部が誇流10としている。
(d)はディップチューブる a 内の被面が(c)
の状態の反動で凹型となり、 露 滴 10がディップチューブる a 内の状態の反動で凹型となり、 露 滴 10がディップチューブる a

すなわち、このようにディップチューブ 3 a からの気泡 8 の放出が繰り返される過程で、ディップチューブ 3 a 内面に付着した露滴 1 0 はパージ 川空気により乾燥され、第 3 図の(e)に示すように塩 9 が析出し、この塩 9 が徐々に増大しディップチューブ 3 a 先端を開塞することとなる。従って塩 9 の析出を防止するためには、第 3 図(c)

の状態において、鑑満10の発生を防止すればよい。

[発明の目的].

木発明は、上述した従来技術の欠点を解決する ためになされたもので、ディップチューブ先端の 関密をなくすことのできるパージ式被面計を提供 するごとを目的とするものである。

「発明の概要]

すなわち本発明は、先端を被割定溶液中に没面した第1のディップチューブおよび先端を気中に開放した第2のディップチューブのそれぞれに空気を流し、前記第1および第2のディップチューブ間の差圧に基づいて、前記被酬定溶液中に浸面される第1のディップチューブの先端に気色放出後に生じる前記被測定溶液のはね返りを防止するはね返り防止機構を設けたことを特徴とするバージ式波面針である。

(発明の実施例)

以下本発明の詳細を図画に示す一実施例につい

海問昭60~ 88324 (3)

て説明する。

第4図は本発明の一実施例のパージ式液面計のディップチューブ3a 先端を示すもので、図において符号11は、このディップチューブ3a 先端に配設されるはね返り防止機構11を示している。

このはね返り防止機構11は第5回に示すように円筒状のリム12と、このリム12の中心に配設されるはね返り防止板13と、このはね返り防止板13とのはなどり防止板13をリム12に固定するアーム14とから構成されている。

第6図(a)、(b)、(c)は、以上のように構成されたディップチューブ3a 先端から気泡8が放出されるときの状態を示すもので、(a)は第3図の(c)に相当するもので、気泡8が放出された後、一定時間後にはね返り現象が生じたときの図である。

図から明らかなように、このとき被値ははね返り防止板13により凸型になることが防止され、この結果、露済10の発生が防止される。従って、この露済10がディップチューブ3a内面に付着

することはなく、塩9の析出を完全に防止することができる。

なお、第6図(b)はディップチューブ3a内の被面が溶液突入後の反動で下がったときの状態を示しており、また(c)は(b)の後、空気がさらに供給されディップチューブ3a内の空気質が最大になったときの状態を示している。

〔発明の効果〕

以上のように構成した本発明によれば、次の効果が得られる。

(1) ディップチューブ先端の保守に要する時間 がなくなるので運転効率が向上する。

(2)被而計の測定精度が向上するので運転上の 安全性が増す。

(3) 本発明を核物質の処理施設で使用する場合には、核物質の計量管理上有効な手段となり、管理が容易になる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来のパージ式被面割の構成図、第2 図はディップチューブ先端に固形物が付着した状

思を扱わす机断面図、第3図(a)~(e)は従来のディップチューブ先端における液面変動の状態を説明する組断面図、第4図は木発明におけるディップチューブ先端部の実施例を示す概断面図、第5図は、はね返り防止機構を示す外観図、第6図(a)~(c)は、はね返り防止機構の作用を説明する組断面図である。

1 … … … 容 器

3 a 、 3 b …ディップチューブ

9 🕮

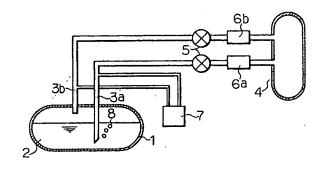
1 1 … … … … はね返り防止機構

1 2 リム

13…………はね返り防止板

代理人弁理士 須 山 佐 一

第 1 図



第 2 図

